

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

СОГЛАСОВАНО



Руководитель ГЦИ СИ СНИИМ – директор  
ФГУП СНИИМ

В. Я. Черепанов  
12 2002 г.

<b>Системы автоматизированные бесконтактного контроля глубины и профиля дефектов поверхности оболочки и концевых деталей ТВЭЛ</b>	<b>Внесены в Государственный Реестр средств измерений Регистрационный номер 04403-03</b>
	<b>Взамен №</b> _____

**Выпускаются по техническим условиям 5Р.1029 ТУ**

## Назначение и область применения

Автоматизированные системы бесконтактного контроля глубины и профиля дефектов поверхности оболочки и концевых деталей ТВЭЛ (далее – системы) предназначены для измерений глубины и контроля профиля дефектов поверхности оболочки и концевых деталей ТВЭЛ на предприятиях Минатомпрома, машиностроения.

## Описание

Измерение глубины дефекта на поверхности ТВЭЛ (тепловыделяющего элемента) основано на явлении интерференции частично когерентных по времени световых волн, излучаемых полихроматическим источником света (лампой накаливания). На рисунке 1 представлена схема оптико-механического блока на базе интерферометра Майкельсона, реализующего указанный принцип измерений.

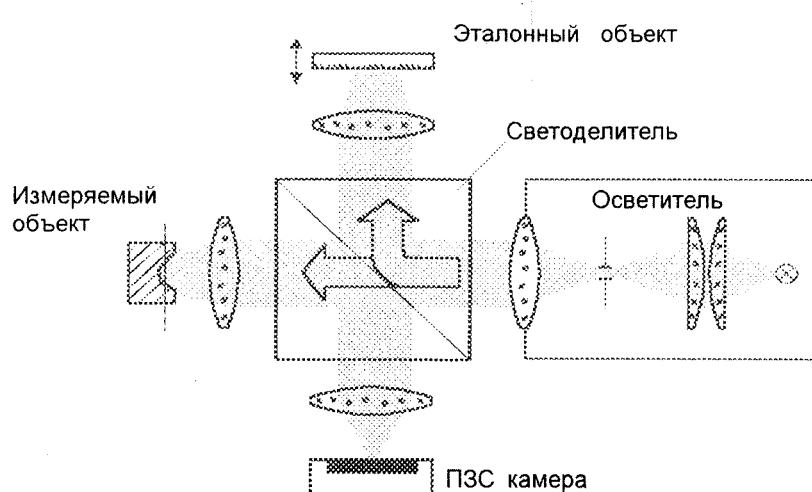


Рисунок 1 Оптическая схема блока оптико-механического

Зона контроля находится в одном из плеч интерферометра. Коллимированный пучок частично когерентного света, выходящий из осветителя, с помощью светоделителя делится на две части. Одна часть пучка попадает в опорное плечо интерферометра и освещает эталонный объект. Профиль фазы световой волны, отраженной этим объектом, определяется профилем его поверхю-

сти. Поверхность измеряемого объекта освещается другой частью пучка. В этом случае, профиль фазы световой волны, отраженной от поверхности измеряемого объекта, также обусловлен фронтом этой поверхности.

Волны света, отраженные от поверхностей эталонного и измеряемого объекта, интерферируют в плоскости видеокамеры. Интерференция частично-когерентных (по времени) волн наблюдается при разности их фаз, не превышающей длины когерентности. Таким образом, условию существования когерентности удовлетворяет слой в зоне контроля, толщина которого приблизительно равна длине когерентности. Средняя часть этого слоя совпадает с проекцией эталонной поверхности в зоне контроля. Её положение в зоне контроля определяется равенством длин оптических путей опорного и измерительного плеч интерферометра. Для непрозрачных, например, металлических объектов положение и поперечная конфигурация зоны интерференции на ПЗС-матрице видеокамеры определяется пересечением проекций поверхностей эталонного и измеряемого объекта (в зоне контроля).

Это пересечение и определяет изолинию дефекта, соответствующую данной глубине вдоль оси падающего на объект светового пучка. Регистрация зоны интерференции ПЗС-камерой позволяет восстановить соответствующую изолинию.

Для восстановления профиля всей поверхности, находящейся в зоне контроля, необходимо с определенным шагом изменять взаимное расположение измеряемого объекта и блока интерферометра, выделяя при этом изолинию глубины для каждого шага. Имея набор изолиний (по одной для каждого шага), можно программно восстановить объемное изображение поверхности измеряемого объекта и отобразить его на экране монитора компьютера. Последняя («самая глубокая» изолиния) определяет максимальную глубину рельефа поверхности, находящейся в зоне контроля.

Полученные результаты измерений представляются оператору на экране монитора в виде объемного изображения дефекта поверхности ТВЭЛ и записываются в Базу Данных для последующего просмотра. Кроме трехмерной модели дефекта, на экран монитора выводится карта изолиний глубины дефекта, а также профиль выбранного сечения поверхности дефекта, по которому можно определить его геометрические размеры. Результаты измерений могут быть выведены на принтер.

### **Основные технические характеристики**

Размер зоны контроля, мм <sup>2</sup> , не менее.....	2,3×2,3
Диапазон измерений глубины дефектов, мкм .....	от 10 до 200
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений, мкм.....	± 5
Электропитание от сети переменного тока напряжением (220 <sup>± 22</sup> ) В частотой (50 ± 1) Гц.	
Потребляемая мощность, В·А, не более.....	750.

Габаритные размеры, мм, не более:	
- оптико-механического блока.....	500 × 340 × 220;
- электронного блока .....	500 × 200 × 360.

Масса, кг, не более:	
- оптико-механического блока .....	31;
- блока электронного блока.....	11,5.

Система эксплуатируется в закрытых отапливаемых помещениях в следующих климатических условиях по гр. В1 ГОСТ 12997-84:

- температура окружающего воздуха от 15 до 35 °C;
- верхнее значение относительной влажности 75 % при 30 °C;
- атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа.

Средний срок службы, лет, не менее..... 5.

Время контроля одного участка с дефектом глубиной не более 40 мкм (шаг сканирования 5 мкм), с, не более..... 15.

## **Знак утверждения типа**

Знак утверждения типа средств измерений наносится на шильдик, который крепится к крышке оптико-механического блока (метод нанесения – лазерная гравировка), на титульные листы руководства по эксплуатации и паспорта (метод нанесения – типографский).

## **Комплектность**

Комплектность приведена в таблице 1.

Т а б л и ц а 1

Обозначение	Наименование	Количество	Заводской номер	Примечание
5Р.1029.01	Блок оптико-механический	1		
5Р.1029.50	Блок электронный	1		
	Компьютер Pentium III EB-733/128Mb/20Gb/Geforce 2 MX/порт USB1/15" monitor/CD-ROM/FDD/Mouse/Kb; IBM, USA	1		минимальные требования
	Граббер IMAQ PCI-1422; NI, USA	1		
5Р.1029.00.30	Комплект калибров	1		
	Комплект запасных частей, инструмента и принадлежностей	1		согласно ведомости 5Р.1029 ЗИ
	Комплект эксплуатационных документов	1		согласно 5Р.1029 ВЭ
	Комплект программного обеспечения	1		согласно спецификации 643.5Р.01029
5Р.1029 МП	Методика поверки	1		
	Сертификат об утверждении типа средств измерений	1		копия
	Свидетельство о поверке калибров	1		
	Чертеж калибров *	1		

\* - по требованию заказчика

## **Примечания**

- 1 Управляющая программа установлена на винчестере компьютера.
- 2 Текст управляющей программы записан на компакт диск.

## **Поверка**

Проверка системы проводится согласно документу 5Р.1029 МП «Автоматизированные системы бесконтактного контроля глубины и профиля дефектов поверхности оболочки и концевых деталей ТВЭЛ. Методика поверки», утверждённому директором ФГУП СНИИМ в октябре 2002 г. Перечень основного поверочного оборудования указан в таблице 2.

Таблица 2

Наименование	Нормативно-технический документ или метрологические и основные технические характеристики средства поверки
Комплект калибров 5Р.1029.00.30	Высота ступеньки 10 мкм; 40 мкм; 200 мкм; погрешность измерений 1,5 мкм
Микроскоп ИМЦЛ 150х50Б, АЛ2.787.111.ТУ	Госреестр №10742-86; погрешность измерений 0,3 мкм в диапазоне 200 мкм
Или профилограф - профилометр мод. 252	ГОСТ 19300-86; 2-го разряд

Межповерочный интервал - 1 год

### **Нормативные и технические документы**

ГОСТ 12997-84 Изделия ГСП. Общие технические условия.

ГОСТ Р 51350-99 Безопасность электрических контрольно-измерительных приборов и лабораторного оборудования.

5Р.1029 ТУ Автоматизированные системы бесконтактного контроля глубины и профиля дефектов поверхности оболочки и концевых деталей ТВЭЛ. Технические условия

### **Заключение**

Тип СИ «Автоматизированные системы бесконтактного контроля глубины и профиля дефектов поверхности оболочки и концевых деталей ТВЭЛ» соответствует ГОСТ 12997, ГОСТ Р 51350, 5Р.1029 ТУ.

**Изготовитель:** Конструкторско-технологический институт научного приборостроения Сибирского отделения Российской академии наук (КТИ НП СО РАН), 630058, г. Новосибирск, ул. Русская 41, тел. (3832) 33-27-60, 33-73-60, факс (3832) 32-93-42, E-mail: [chugui@tdi.nsk.su](mailto:chugui@tdi.nsk.su)

Директор КТИ НП СО РАН

д-р техн. наук  Ю. В. Чугуй